## Document made available under the Patent Cooperation Treaty (PCT)

International application number: PCT/FI05/000161

International filing date: 21 March 2005 (21.03.2005)

Document type: Certified copy of priority document

Document details: Country/Office: FI

Number: 20040466

Filing date: 29 March 2004 (29.03.2004)

Date of receipt at the International Bureau: 02 June 2005 (02.06.2005)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in

compliance with Rule 17.1(a) or (b)



Helsinki 24.5.2005

ETUOIKEUSTODISTUS DOCUMENT PRIORITY



Hakija Applicant Ilmasti, Veikko Ilmari

Helsinki

Patenttihakemus nro Patent application no 20040466

Tekemispäivä Filing date

29.03.2004

Kansainvälinen luokka International class

B03C

Keksinnön nimitys Title of invention

"Laite ja menetelmä ilman puhdistamiseksi ei toivotuista kaasuista ja hiukkasista"

Täten todistetaan, että oheiset asiakirjat ovat tarkkoja jäljennöksiä Patentti- ja rekisterihallitukselle alkuaan annetuista selityksestä, patenttivaatimuksista, tiivistelmästä ja piirustuksista.

This is to certify that the annexed documents are true copies of the description, claims, abstract and drawings, originally filed with the Finnish Patent Office.

> Marketta Tehikoski Apulaistarkastaja

> > Telefax:

Markell Tours

Maksu

50 € Fee 50 EUR

Maksu perustuu kauppa- ja teollisuusministeriön antamaan asetukseen 1142/2004 Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista muutoksineen.

The fee is based on the Decree with amendments of the Ministry of Trade and Industry No. 1142/2004 concerning the chargeable services of the National Board of Patents and Registration of Finland.

FI-00101 Helsinki, FINLAND

Laite ja menetelmä ilman puhdistamiseksi ei toivotuista kaasuista ja hiukkasista Anordning och förfarande för rengöring av luft från icke-önskade gaser och partiklar

Tämän keksinnön kohteena on laite ilman puhdistamiseksi ei toivotuista kaasuista ja hiukkasista, joka laite muodostuu puhdistuskammiosta, jossa on korkeajännitteellä toimivat ioniemittointikärjet ja ilmassa olevia epäpuhtauksia keräävät keräitypinnat, jonka puhdistuskammion läpi puhdistettava ilma on järjestetty kulkennaan.

Tämän tapaisia sinänsä tunnettuja ilmanpuhdistuslaitteita tunnetaan monesta suomalaisesta ja yhdysvaltalaisesta patentista. Ilmanpuhdistuslaitteen läpi kulkeva ilma joutuu ionipuhallukseen, jossa ilmassa olevat hiukkaset sinkoutuvat keräilypintaan kiinni. Keräilypinnat puhdistetaan määrävälein vesisuihkun tai mekaanisen tarinalaitteen avulla. Käytäntö ja kokeet ovat osoittaneet, että tämän tapaisilla laitteilla puhdistetaan jopa nanokokoisia hiukkasia.

Tämän keksinnön tavoitteen on edelleen kehittää mainittua ilmanpuhdistuslaitetta. Tähän tavoitteeseen päästään laitteella, joka tunnetaan siitä, että puhdistuskammion tulopäässä on vesisumun tuottopäiden muodostama vesisumuvyohyke, jonka läpi puhdistettava ilma on järjestetty kulkemaan.

Keksinnön mukaisen laitteen muut erikoispiirteet on esitetty oheisissa epäitsenäisissä vaatimuksissa.

Keksintő koskee myös menetelmää ilman puhdistamiseksi, jossa ilma puhdistetaan

korkeajännitteellä aikaansaadun iompuhalluksen avulla. Keksinnön mukaiselle menetelmälle
on tunnusomaista, että puhdistettavaan ilmaan suihkutetaan vesisumua tai höyryä ennen kuin
puhdistettava ilma johdetaan iompuhallukseen,

Kokeet ovat osoittaneet, että keksinnön mukaisella laittoella ja menetelmällä saadaan hajut tehokkaasti poistettua puhdistettavasta ilmasta. Samoin nanokokoiset ja sitä suuremmat hukkaset saadaan poistettu ilmasta.

Keksintöä selostetaan seuraavassa esimerkin avulla viittaamalla oheiseen pilrustukseen, joka esittää kaaviomaisesti keksinnön mukaisen ilmanpuhdistuslaitteen erästä suoritusmuotoa.

30

15

20

2

Ilmanpuhdistuslaite muodostuu puhdistuskammiosta, johon puhdistettava ilma 1 johdetaan, Puhdistuskammion tulopäässä on vesisumun tuottopäiden 7 muodostama vesisumuvyöhyke 2, jonka läpi puhdistettava ilma on järjestetty virtaamaan ennen kuin se saapuu varsinaiseen puhdistustilaan, jossa on korkeajännitteellä toimivat ioniemittointikärjet 3, jotka osoittaval kohti puhdistuskammion kertilypinnat 4, joihin vesisumu ja tämän pisaroihin kiinnittynyt kuasu ja hiukkaset sinkoutuvat loniemittointikärjistä 3 syöksyvien ionisuihkujen vaikutuksesta. Ioniemittointikürkiin eristeen 6 kautta johdettu korkeajännite voi olla suuruusluokkaa 5 – 150 kV. Keräilypinnat 4 voivat olla laitteen maadoitettu runko tai 10 maadoitettu vastaanottopinta. Vesisumuvyöhykkeeseen 2 kehittynyt vesisumu on edullisesti pisarakooltaan 20 – 40 µm, jotka pisarat kehitetään suositeltavasti ultraäänioskillaattorilla 8, josta ultraaanitaajuudet johdetaan vesisumutuottopäiden 7 kautta mainittuun vesisumuvyöhykkeeseen 2. Puhdistettu ilma poistuu puhdistuskammiosta sen poistopään 9 kautta. Puhdistuskammion pohjassa on poistokunava 5 ilmasta eroteltujen kaasujen ja 15 hiukkasten johtamiseksi pois vesisumusta muodostuneen veden kanssa.

Vesisumun pisarat voidaan vaihtoehtoisesti tuottaa kompressori-paineilmalla.

Kokeet ovat osoittaneet, että ilmassa olevat hajuhiukkaset ja kaasut sitoutuvat vesipisaroihin.

20 jotka ionipuhalluksen ansiosta keräytyvät keräilypintoihin 4. Kun keräilypintoihin kerääntyy
tarpeeksi vettä, hiukkaset ja hajuja sisältävät pisarat valuvat alas puhdistuskammion alaosassa
tai pohjassa olevaan poistokanavaan 5.

## Patenttivaatimukset

5

- 1. Laite ilman puhdistamiseksi ei-toivotuista kaasuista ja hiukkusista, joka laite muodostuu puhdistuskammiosta, jossa on korkeajännitteellä toimivat ioniemittointikärjet (3) ja ilmassa olevia pisarolta ja hiukkasia keräävät keräilypinnat (4), jonka puhdistuskammion läpi puhdistettava ilma (1) on järjestetty kulkemaan, tunnettu siitä, että puhdistuskammion tulopäässä on vesisumun tuottopäiden (7) muodostama vesisumuvyöhyke (2), jonka läpi puhdistettava ilma (1) on järjestetty kulkemaan.
- Patenttivaatimuksen 1 mukainen laite, tunnettu siitä, että puhdistuskammion pohjassa on poistokanava (5) ilmasta eroteltujen kaasujen ja hiukkasten johtamiseksi pois vesisumun muodostaman veden kanssa.
- 3. Patenttivaatimuksen 2 mukainen laite, tunnettu siitä, että vesisumuvyöhykkeeseen (2)
   tuotetaan pisarakooltaan 20 40 μm olevaa vesisumua ultraäanloskillaattorin (8) avulla.
  - Patenttivaatimuksen 2 mukainen laite, tunnettu siitä, että vesisuma tuotetaan kompressoripuineilmalla.
- 5. Menetelmä ilman puhdistamiseksi, jossa ilma puhdistetaan korkeajännitteellä aikaansaadun ionipuhalluksen avulla, tunnettu silta, että puhdistettavaan ilmaan suihkutetaan vesisumua tai höyryä ennen kuin puhdistettava ilma johdetaan ionipuhallukseen.
- Patenttivaatimuksen 1 mukainen laite, tunnettu siitä, että puhdistuskammio voi olla
   muodoltaan särmikäs tai pyöreä ja asennettu vaaka-, kalteva- tai pystyasennuksena.

+328 9 728 68 93

isemil

+6:80 +0 BBM 83

4

L4

## (57) Tiivistelmä:

Tämä keksintö koskee laitetta ja menetelmää ilman puhdistamiseksi ei-toivotuista kaasuista ja hiukkasista, joka laite muodostuu puhdistus-kammiosta, jossa on korkeajännitteellä toimivat ioniemitointikärjet (3) ja ilmassa olevia epapuhtauksia keräävät keräilypinnat (4), jonka puhdistuskammion läpi puhdistettava ilma (1) on järjestetty kulkemaan. Keksinnölle on tunnusomaista, että puhdistuskammion tulopäässä on vesisumun tuottopäiden (7) muodostama vesisumuvyöhyke (2), jonka läpi puhdistettava ilma (1) on järjestetty kulkemaan.

1()

15

5

1

## (57) Sammandrag:

Denna uppfinning avser en anordning och ett förfarande för rengöring av luft från icke-önskade gaser och partiklar, vilken anordning utgörs av en rengöringskammare med jonemitteringsspetsar (3), som fungerar med högspänning, och uppsamlingsyter (4), som uppsamlar föroreningar i luften, genom vilken rengöringskammare luften (1) som skall rengöras är anordnad att passera. Kännetecknande för uppfinningen är, att rengöringskammarens inloppsände uppvisar en av dimproducerare (7) bildad dimzon (2), genom vilken luften som skall rengöras är anordnad att passera.

15

20

L6

